99 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-70102

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月15日

B 01 D 7/00 C 09 B 67/54 7308-4D 7433-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 真空昇華精製装置

> ②特 願 昭62-226147

23出 願 昭62(1987)9月9日

⑫発 明 野 晋 者 村 神奈川県秦野市尾尻410-28 79発 明 者 Ш 福 洋 東京都町田市鶴間421-44

⑫発 明 之 者 須 \blacksquare 文 神奈川県横浜市緑区美しが丘5-1-5-311

願 包出 スタンレー電気株式会 東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

社

砂代 理 弁理士 平山 外1名

1. 発明の名称

真空异華精製装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 真空槽内に設けた昇華ポートに試料を載置 して、真空中で該昇華ボートを加熱して該試 料を昇華させ、昇華した試料を収集すること により昇華精製を行う、昇華性有機築料及び 頗料等の真空昇華精製装置において、昇華し た試料を収集するために、上記昇華ポートを 包囲するように配置され且つ水平に延びる中 心軸の回りに回転駆動される円筒状の収集ド ラムが上記真空指内に備えられていることを 特徴とする、真空昇華精製装置。
 - (2) 前配収集ドラムが、その軸方向に沿って少 なくとも一つのスリットを有しており、さら に該収集ドラムの内部の下側に配設された核 収集ドラムの内面を掻き取るためのスクレー パーと、該収集ドラムの下方に配設され且つ 上記スクレーパーにより該収集ドラムの内面

から掻き取られそのスリットを通って落下す る精製試料を受容するための回収容器とが頒 えられていることを特徴とする、特許請求の 範囲第1項に記載の真空昇華精製装置。

3. 発明の詳細な影明

(産業上の利用分野)

本発明は、昇華性有機染料及び顔料等の真空昇 郅材製装置に関するものである。

(従来の技術及び問題点)

從来、昇華性有機染料及び顔料等を昇華積別す る場合、例えば第3図に示すような真空昇華情製 装置により昇華権製を行っていた。 即ち、第3図 において、真空昇華精製装置1は、真空槽2内の 下部に設けられた昇華ボート3の上方に平板収集 版4を配置した構成であり、昇華ポート3上に昇 車精製すべき試料5を載置し、パルプ6を介して 図示しない排気系によって該真空槽2内を真空排 気した後、昇華用電源でをオンにして昇華ポート 3 を所定温度まで加熱する。これにより、昇垂ボ ート3上の試料5は、昇華ボート3の温度が昇華

点付近に達したときから昇雄しはじめ、昇華ポート3の上方に配置された平板収集板4の下面に付着する。

こうして、該平板収集版 4 の下面に付着した槍製試料 5'を回収することにより、試料 5 の昇華精製が行われる。

(発明の目的)

本発明は、箱製試料の収集部以外には箱製試料

該収集ドラムの内面から揺き取られそのスリットを通って落下する精製試料を受容するための回収容器とが領えられていることを特徴とする真型昇亜投卵等限によって達成される。

この発明によれば、昇華ポートが収録ドラム内 に配設されていることから、昇華ボートから昇華 した試料の蒸気は殆ど該収集ドラムの外へ出るこ となく、該収集ドラムの内面に付着し、該収集ド ラムの回転に伴ってその内部の下側に配設された スクレーパーにより掻き取られ、このようにして 掻き取られた物袋試料は、核収集ドラムの回転に よりそのスリットが終スクレーパーの手前に移動。 してきたときにこのスリットを通って下方に落下 し、回収容器内に受容されることになるので、精 製試料の回収量が多くなって複製効率が極めて高 くなると共に、収集ドラムの外側には昇華した試 料が殆ど出ないため、装置内の滑棚が容易になり しかも排気系に昇華したは料が回り込むことがな く、従って排気系の機能が低下するようなことも ない.

が付着しないようにすることによって、収集効率を高めるとともに装置内の清掃等を容易にし、また排気系への試料の回り込みを低減させて、排気系の機能低下を防止するようにした、真空昇華精製装置を提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段及び作用)

(実施例)

以下、図面に示した実施例に基づいて本発明を説明する。

第1 図及び第2 図は本発明による真空昇華精製 装冠の一実施例を示しており、本真空昇華精製装 〒10は、図示しない排気系によってパルブ11a を 介して真空俳気される真空招11と、この真空招11 内のほぼ中央に固定配置されていて且つ昇華権製 すべき試料 S が報記されると共に昇華用電源12a により加熱される昇華ポート12と、同じく上記真 空指11内で該昇華ボート12を包囲するように配置 されていて水平に延びる中心はの周りに回転可能 に根支されており且つ強方向に沿って延びる少な くとも一つのスリット13m を有する円筒状の収集 ドラム13と、この収集ドラム13内で昇華ポート12 上に配設されていて且つ第2図に実線で示す開放 位置と点線で示す閉鎖位置との間を回動されるシ +ッタ14と、真空格11の外側に配置されており駆 **明知に固着されたプーリ15a と収集ドラム13の一** 端に固着されたアーリ13b との間に巻回されたべ

特開昭64-70102(3)

ルト15b を介して収集ドラム13を第2図矢印A方向に回転駆動せしめるモータ15とを有し、さらに上記収集ドラム13の内部においてその下側に配設されていて且つ該収集ドラム13の内面に接することによりその内面に付着した精製試料を掻き取るスクレーパー16と、該収集ドラム13の下方に配設されていて且つ該スクレーパー16により収集ドラム13の内面から掻き取られそのスリット13a を通って落下する物製試料を受容する回収容器17と、から初成されている。

本発明による昇華特製装置の実施例は以上のように協成されており、試料Sを昇華精製する場合には、先ず昇華ポート12上に試料Sを敬置し、バルブ11aを介して図示しない排気系によって真空招11内を真空排気する。尚、この場合シャッタ14は第2図に点線で示すように閉じておく。

次に、モータ15を回伝させることにより、収築ドラム13を第2図の矢印A方向に回伝駆効させ、真空相11内が真空になったところで、昇華用電源12aをオンにし、昇華ポート12が所定温度になっ

空排気した後、昇華用 書源12a をオンにして80 A の電流を流した。昇華ポート12の温度が220 でになったところで、シャック14を開放し、以後昇華用電源12a からの電流を調整して、20分間放置して収集ドラム13の内面に特毀試料S'を付着させた後、シャッタ14を閉じる。その後、真空招11をリークさせ、回収容器17内に受容された初毀試料、即5 B-CuPcを回収したところ、その回収量は126aであった。この場合の特毀効率は63%である。

尚、従来の平板収集板を利用した真空昇華特製装置によって、200gのB-CuPcを昇華相製したところ、39g の精製試料が回収され、この場合の特製効率は20%以下であった。

かくして、本発明による真空昇華精製装置によれば、従来の装置による場合よりも約3倍以上の極めて高い精製効率で試料を昇華精製することが可能となる。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、真空相内

たときシャッタ14を第2図に実線で示すように開放する。ここで、一定時間放置することにより、 昇郵ポート12上の試料Sは、昇華して収集ドラム13が矢印13の内面に付着し、このとき収集ドラム13が矢印ム方向に回転駆動されていることから、その回転に伴って該収築ドラム13の内面に付着した特別試料S'は収集ドラム13内の下側に配設されたスクレーパー16により該収築ドラム13の内面から掻き取られる。

このようにして収集ドラム13の内面から掻き取られた特製は料5'は、上記収集ドラム13の回伝によりそのスリット13aが上記スクレーバー16の手前に移動してきたとき(第2図参照)に該スリット13aを通って下方に落下し、その下方に配設された回収容器17内に受容されて回収されることになる。

上述した真空昇華複製装 〒10を使用して昇華精製を行った実験例について述べると、先ず昇華ポート12上に特製すべき試料Sとして200 & の B - CuPcを破竄し、真空拾11内を1×10-3 Torrまで真

に設けた昇華ポートに試料を改置して、真空中で 該昇華ポートを加熱して該試料を昇華させ、昇華 した試料を収集することにより昇華栩盟を行う、 昇華性有機染料及び飼料等の真空昇華精製装置に おいて、昇筆した試料を収集するために、上記昇 . 華ポートを包囲するように配置され且つ水平に延 びる中心軸の回りに回転駆動される円筒状の収集 ドラムが上記真空棺内に備えられており、好まし くは、上記収集ドラムが、その軸方向に沿って少 なくとも一つのスリットを有しており、さらに該 収集ドラムの内部の下側に配設された該収集ドラ ムの内面を掻き取るためのスクレーパーと、核収 **集ドラムの下方に配設され且つ上記スクレーパー** により該収集ドラムの内面から揺き取られそのス リットを連って落下する稍製試料を受容するため の回収容器とが崩えられている根成とすることに より、昇華ポートから昇華した試料の蒸気は殆ど 収集ドラムの外へ出ることなく、該収集ドラムの 内面に付着し、この収集ドラムの回転に伴ってそ の内部の下側に配設されたスクレーパーにより抵

特開昭64-70102(4)

き取られ、このようにして掻き取られた褶裂状料は、上記収袋ドラムの回転によりそのスリットが 抜スクレーパーの手前に持ち来されたときに該ス リットを通って下方に落下し、回収容器内に受容 されることになる。

世って、精製試料の回収量が多くなって制製効率が極めて高くなると共に、収集ドラムの外側には昇率した試料が殆ど出ないため、装置内の沿滑が容易になり、しかも排気系に昇率した試料が回り込むことがなく、これにより排気系の機能が低下するようなこともない。

4. 図面の簡単な説明

第3図は従来の真空昇華精製装置の一例を示す 概略図である。

10……真空昇華物製装置: 11……真空 拾: 11a ……バルブ: 12……昇華ポート: 12a ……昇華用電源: 13……収集ドラム; 13a ……スリット: 13b, 15a……ブーリ;

14……シャッタ: 15……モータ: 15b ……ベルト: 16……スクレーパー: 17……回収容器: S……試料: S'……精製試料。

特許出願人: スタンレー 電気株式会社 代 理 人: 弁理士 平 山 ー 幸 同 : 弁理士 海 津 保 三



